Journal of Plasma and Fusion Research Vol.83, No.12 December 2007

3.2 高性能干涉計/偏光計計測

川 端 一 男¹⁾, 秋 山 毅 志¹⁾, 田 中 謙 治¹⁾, 岡 島 茂 樹²⁾, 中 山 和 也²⁾ ¹⁾核融合科学研究所,²⁾中部大学工学部

Keywords:

Interferometry, polarimetry, electron density profile, two color laser, two color laser interferometer, ITER

3.2.1 はじめに

核融合研究は、世界各国における大型核融合実験装置の 研究の進展によって、研究の究極の目標である核燃焼プラ ズマの実験が国際協力によって進められようとしている (ITER 計画). この計画を成功させるためには、核燃焼に よって生成されるアルファ粒子を制御し、反応を持続させ ることが不可欠である. そのためには、閉じ込められたア ルファ粒子の振る舞いを調べることは重要な研究課題であ るが、その生成、閉じ込めに関係したプラズマパラメータ の詳細な分布計測も核燃焼プラズマの自律性を確保するた めに重要である. 核反応率に密接に関係する密度分布と、 プラズマの閉じ込め特性およびアルファ粒子の閉じ込めに 密接に関係する内部磁場分布の計測は、ITER 計画を進め る上で必須なものである. ここでは、核燃焼プラズマの計 測を目的として開発を進めている遠赤外レーザー干渉計測 / 偏光計測について紹介する.

3.2.2 短波長遠赤外レーザーの開発

ITER 計測では、電子密度/磁場分布の計測のためにポ ロイダル偏光計の設計を進めている[1].ここでは、波長 119 μm の CH₃OH レーザーを光源とし、ファラデー回転計 測とコットンムートン計測を計画している.しかしなが ら、ITER 規模のプラズマではプラズマ密度勾配による屈 折の影響が大きくその計測に困難が予想される.そこで、 より短波長の遠赤外レーザー計測が必要となるが、これま でのところ 100 μm から 10 μm の波長領域での計測は皆無 といってよい状況である.そこで、先ず計測用のレーザー 光源の開発から始めた.

遠赤外レーザーには、放電励起や光励起のガスレー ザー、半導体レーザー、自由電子レーザー等があるが、現 状ではCO₂レーザー励起の分子レーザーが主となってい る.現在までに、100種類以上の分子から4000本以上の発振 線が報告されているが[2-4]、実用化されているレーザー は数10本と限られている.この理由として、(i)パルス発振 のレーザーが多い、(ii)強い酸性や毒性をもつ分子からの発 振線が多い、(iii)高出力のレーザーが少ない、(w)ポンプオフ セット周波数が高く通常のレーザーシステムでは発振が難 しい、(v)得られる出力や圧力特性といった動作特性が分か らないために注目されないレーザー線も多いなどが考えら れる.特に、100 μm 以下の短波長遠赤外領域では、これま で需要がほとんどなかったために開発が遅れていた.そこ で、この波長領域における計測用光源を確立するために、 広い波長範囲でのレーザー発振が可能な cw CO₂レーザー 励起の遠赤外レーザー装置を製作した.そして、短波長遠 赤外領域に多くの発振線をもつ CH₃OH とその同位体を中 心にレーザー線を探査し、その動作特性を含めたデータ ベースを作成し、目的に合致したレーザーの開発を行っ た.

図1に cw CO₂レーザー励起の遠赤外レーザー装置を示 す.装置は,励起用 CO₂レーザーと2 組の双子型遠赤外 レーザーで構成されている. CO2レーザーは内部鏡方式 で、共振器長は約3.0 mである.共振器は波長選択のための 回折格子と周波数微調整のためのPZT(Piezoelectric Translator: 圧電素子の変位/電界特性を利用して,素子 への印加電圧を制御することによって0.1 µm以下の微少移 動制御を行うもの)に取り付けたZnSe製の出力鏡で構成さ れている.回折格子は銅のオリジナル格子(150 line/mm) に金メッキしたものであり, ZnSe 出力鏡は反射率55%,曲 率半径20mである.共振器間隔はフリーランニング動作で の安定化のために低熱膨張率(-1×10⁻⁷/℃)のネオセラ ムグラスロッドで固定されている.レーザー管は水冷2重 管(内径 10.8 mm)で、中央が高電圧(+)、両端が接地の 4 電極方式である。接地電極は単一モード発振を得るため に中央に10mmの穴を開けたニッケル円盤である.遠赤外 レーザーは、 ヘテロダインビート計測用光源開発の目的か ら双子型とした. 共振器パラメータの異なる遠赤外レー ザーキャビティを設備し,広い波長領域での発振を可能と



図1 双子型遠赤外レーザー発振装置.

Project Review

した. 共振器は金コーティングした銅平面鏡(励起光入力 側) とシリコンのハイブリッドカップラ(遠赤外出力側)で 構成されている. レーザー管は水冷 2 重管で,冷却器と不 凍液を用いて – 12 C までの冷却が可能である. 遠赤外レー ザーの管径は直径 34 mm (固定)と, 25 mm ~ 54 mm まで 可変のものを使用している. 開発した CO₂レーザー装置で は,波長 9 μ m ~ 11 μ m に,94本の発振線を得ている. 最高 出力は 10 P (20)線で 253 W,41本の発振線において 200 W以上,82本の発振線において100 W以上の高出力動作が 可能である.

表1に40µm~100µm 領域において10mW 以上の発振 出力が得られたレーザー線を示す. これらの発振線の中で 比較的出力が強く,目的に適した波長であった 9R(8) CO2 レーザー励起の48 μm, 57 μm CH₃OD レーザーに注目し た、そして、レーザー装置の最適化と高出力化を行った結 果,両レーザーの和出力で約2.4Wを得た.このときの出 力は, 57 μm レーザーで 1.6 W 以上, 48 μm レーザーで最高 0.8 W と見積もることができ、共に十分な高出力動作が可 能であることが確認できた[5].これらの発振線は遠赤外 レーザー共振器の同調曲線から、48 µm レーザーの6山目 と 57 µm レーザーの 5 山目が重なること (それぞれの波長 の整数倍がほぼ等しい)が観測されている.この重なる位 置に共振器長を固定すると2つのレーザーの同時発振が得 られる. 9R(8) CO2 レーザーで CH3OD を励起すると, 波長 48 µm と 57 µm 以外にも波長 289.6 µm, 295 µm, 306 µm, 825 µm のレーザーが発振することが知られている. そこ で,この2波長のレーザーがそれぞれ単一発振であるかを Czerny-Turner 型の回折格子分光器により調べた.その結 果,先に述べた波長以外に 48 µm レーザーと同じ偏光方向 を持つ 54 μm と 85 μm の新しい発振線を発見した. これら のレーザー線はその圧力特性から、図2に示すように小出 力でありしかも低圧力領域でのみの発振であることが分か り、この圧力依存性の違いから48 µm レーザーと分離する ことが可能であることが判明した. また, 57 µm レーザー は単独発振線であることも確認できた.

3.2.3 計測用光学素子と検知器

計測システムを構成する光学窓やビームスプリッターは エタロンで使用する場合が多い.これらの光学素子を高精 度で設計するには,使用する光学材料の屈折率と吸収係数 が必要となる.しかし,短波長遠赤外領域では信頼性の高 い光学定数はほとんど報告されていない.そこで,短波長 遠赤外波長領域で良い光学素子となり得る CVD-ダイヤモ ンド(短波長遠赤外領域では信頼できる光学定数は知られ ていない)と高抵抗シリコン,そして遠赤外波長領域で広 く用いられている結晶水晶に対する光学定数を測定した. 麦2にそれぞれの素子の屈折率および吸収係数を示す.表 からわかるように,CVD-ダイヤモンドは吸収係数が小さ く,厚さ1.023 mmに対する最大透過率は48 µm レーザーで 96.7%,57 µm レーザーで 97.5% であった.また,ダイヤモ ンドは透明で強度や熱伝導が大きく,プラズマ真空容器に 取り付ける観測窓に最も適している.高抵抗シリコンは可

表1 40 μm~100 μm 領域における高出力(10 mW 以上)レー ザー発振線.

CO2 laser		FIR laser			
Line	Power	Molecule	Wavelength	Length	Power
	(W)		(µm)	(m)	(mW)
9R(10)	83	CH ₃ OH	96.5	2.2	68
9P(34)	75	CH₃OH	70.5	2.2	65
10R(16)	123	CH ₃ OH	63.0	2.9	54
9R(34)	63	CD ₃ OH	52.9	2.2	10
10R(18)	89	CD ₃ OH	41.4	2.2	13
10R(16)	113	CD ₃ OH	81.6	2.9	25
9R(8)	153	CH ₃ OD	57.2	2.9	1.6 W
	153	CH ₃ OD	47.6	2.9	0.8 W
10P(46)	43	CH ₂ DOH	49.1	2.2	17
9R(30)	65	NH3	67	2.2	97



図 2 波長48, 54, 57, 85 μmの9R(8)CO₂レーザー励起のCH₃OD レーザー発振線の圧力依存性.

	Refractive index (Absorption coefficient(cm ⁻¹))		
	48 µm	57 µm	119 µm
Crystal	2.260	2.2306	2.1691
quartz ¹⁾	(4.9)	(2.9)	(0.46)
Silicon ²⁾	3.416	3.4164	3.4163
	(0.33)	(0.36)	(0.14)
CVD-diamond	2.383	2.383	-
	(0.25)	(0.19)	(-)

表 2 CVD-ダイヤモンド,シリコン,結晶水晶の光学定数の計測 結果.

¹⁾Extraordinary ray

²⁾Resisitivity 2.8kΩcm, @19℃

視光に対して不透明であるが,吸収係数が小さいことから 短波長遠赤外レーザー用の光学素子(窓やビームスプリッ ター)として良い材料となることがわかった.一方,結晶 水晶は50 µm 近傍では吸収係数が大きく光学素子としては 不適格であった.

本計測システムを開発する上で,100 µm以下の短波長遠 赤外波長領域で動作する高感度検出器は重要なコンポーネ ントである. 遠赤外波長領域で広く使用されているものに

ショットキーバリアダイオード検出器がある.この検出器 は室温で動作し、高感度・高速応答することから使い易い 検出器として広く用いられている. また, 通常使用されて いるコーナー反射型の検出器では、反射板とアンテナの距 離、そしてアンテナの長さを調整することによって任意の 波長に最適化することが出来る.ただし、これまでに119 μm 以下の短波長の領域での使用実績はない. またダイ オードの浮遊容量と直列抵抗の大きさによって決まるカッ トオフ周波数が適用領域を制限し、その値は数テラヘルツ 以下と考えられている.まず既存の119 um 用ショット キー検出器を用いて,57 µm と48 µm のレーザー光の検出 を試みた. レーザー光のアンテナへの入射角度を調整した 結果,57 µm レーザー光のビート信号を初めて検出するこ とができたが、48 µmのビート信号については検出するこ とができなかった. また, 得られた S/N も低いことか ら,本検出器を計測用検出器には使用できないとの結論に 達した.

次の候補として検討したものは液体ヘリウム温度で動作 するInSb検出器である.この検出器は,JET装置の194 μm と119 μmの2波長レーザー干渉計[6]に使用されているも のである.InSb検出器の検出感度は数10 GHz から約600 GHzまではほぼ一定の感度を示し,それよりも高周波の領 域では感度が急減する.高周波波数領域での感度を上げる ために磁気共鳴が用いられ,磁場強度を選ぶことによって 2 THz および2.5 THz においてピーク値と変わらない検出 感度が得られている.2.5 THz に最適化されたものは実際 にJET 装置の2波長干渉計に使用されている.この素子は 磁場強度によって1-3 THz までのチューニングは可能であ るが,50 μm 帯へのチューニングは困難な状況にある.

そこで,最終的に選択したものはGe:Gaフォトコンダク ターである.この検出器は,一般に100 μm付近に検出感度 のピークを持ち,短波長側に向かって徐々に感度が低下し ていく.50 μm帯における感度はピーク値の約3分の1程 度である.検出器はクライオスタット内に取り付けられて おり,入射光の集光のためにコーンを用いている.コーン の前面には低雑音動作のためのローパスフィルターを取り 付けている.

3.2.4 2波長同時発振型遠赤外レーザー干渉計

今回,新しく見つかった2波長同時発振する遠赤外レー ザー光を用いた新型2波長レーザー干渉計装置[7]のブ ロックダイアグラムを図3に示す.炭酸ガスレーザーに よって励起された2本の遠赤外レーザー(A, B)からは, 57 µmと48 µmのレーザー発振線(ω_1 , ω_2)と,それぞれ の周波数に対して僅かに異なる周波数の発振線($\omega_1 + \Delta \omega_1$, $\omega_2 + \Delta \omega_2$)が得られる.レーザーAの主成分はプラズマ中 を伝搬した後,リトロ反射鏡(CCM)によって反射され,再 びプラズマ中を伝搬した後,検出器 Dp に導入される. 方,ビームスプリッター(B.S.)によって分けられた一部の レーザー光は参照信号として検出器(D_R)に導入される.そ れぞれのレーザー光は,局部発振光(レーザーB)によって ヘテロダイン検出されることになる.検出器 Dp と D_Rの出



図3 2波長同時発振型レーザー干渉計の概念図.

カには、57µmと48µmレーザー光のそれぞれの干渉信号 が含まれているが、それぞれのビート信号の周波数が異な るため電気的なバンドパスフィルターを用いることによっ て分離することができる。周波数分離された2つのビート 信号成分は、各々のレーザーの干渉信号成分に対応してお り、位相検出器 (Digital Phase Comparator) によって変動 成分が検出されることになる.

この干渉計の特徴は,(i)同一のレーザーからの2波長同 時発振を用いている,(ii)発振波長が57 µmと48 µmであり, 現在の磁場閉じ込め装置の干渉計測装置に用いられている 波長 119 µm レーザーと比べて,プラズマによる屈折効果 が約4分の1となり高密度プラズマに対応できる,(ii)使用 する2波長の値が近接していることから,同じ光学素子お よび検出器が利用可能である,(iv)レーザーの出口から検出 器まで全く同じ光学経路を伝搬することから,理想的な機 械的振動の補正が期待できる.波長57 µmと48 µmのレー ザー発振線は,遠赤外レーザー共振器の出力部において異 なる偏光方向で発振している.57 µmはCO₂レーザー励起 光に対して直交した方向に,そして48 µmは平行方向の偏 光面を有している.そのため,計測用レーザー光源として 同時使用するためには偏光方向を揃える必要があり,ここ では,ダイプレクサーを用いて偏光方向を揃えている.

短波長遠赤外レーザーを用いた2波長干渉計の性能試験 をするために構築した計測システムを図4に示す.干渉計 システムは図3の概念図と同じマイケルソン型干渉計であ る.リトロリフレクターを除く全ての光学部品を一つの光 学除振架台の上に設置している.ビームスプリッターおよ びビーム合成器にはシリコンのエタロン板を使用してい る.シリコン板は可視光を通さないため、光学調整には工 夫が必要となる.まず、遠赤外レーザー光の光軸を液晶 フィルムで確認し、その軸に可視のヘリウムネオンレー ザーの光軸を合わせる.そして、この軸に1.06 µmYAG レーザーの光軸を合わせ、このYAG レーザー光を用いて 干渉光学系の調整を行う.

以上の光学調整を行った結果,Ge:Gaフォトコンダク ターを用いて検出された57 μmと48 μmのレーザー光に対 応するビート信号を図5に示す.1.2 MHz に対応するもの が57 μmのビート信号であり,0.55 MHzに対応するものが Project Review

Advanced Diagnostics for Burning Plasma Experiment



図4 光学架台上に据え付けられた2波長レーザー干渉計.



図5 Ge:Ga 検出器を用いて観測した2波長ビート信号.

48 µm のビート信号である. レーザー出力を約 1/100 以下 に減衰させた状態で得られた S/N はおよそ 40 dB であ り,多チャンネル干渉計を組み上げる上で十分なS/Nであ ることが確認された. 観測されたビート周波数は、遠赤外 レーザーの共振器の調整とレーザーガス圧の調整によって ある程度任意の値に調整可能である.このビート信号から それぞれのレーザーの信号成分を取り出すために、周波数 バンドパスフィルターを用いている. このようにして得ら れたビート信号の位相変化から求めた変動量とその差分を 図6に示す.干渉位相変化を観測するために、反射鏡はピ エゾ駆動型ステージ上に取り付けられている. 鏡の駆動振 幅はおよそ 50 μm (p-p) であり, 周波数は約 10 Hz である. 詳細な部分にはビート信号の歪みによる影響が見られる が、観測された振幅の大きさは2つのレーザー干渉計とも ほぼ同じであることから、本2波長干渉計を用いて機械的 振動の補正が可能である事が確認された.

3.2.5 偏光計測

コットンムートン偏光計測はフリンジジャンプのない電



2波長干渉計によって観測されたミラー変位量. 図 6

子密度計測法として期待されているが、実際の核融合プラ ズマ実験装置に適用された例はこれまで少なかった. そこ で、計測精度や適用上の問題点を明らかにすることを目的 に、遠赤外レーザー (HCN レーザー;波長337 µm)を用い たコットンムートン偏光計をCompact Helical System (CHS) にて開発した[8]. コットンムートン効果とは、O モード(常光)成分とXモード(異常光)成分とで屈折率 が異なること(光学異方性)により、物質を透過する前後 で偏光状態が異なる現象(例えば、直線偏光が楕円偏光に なる)を指す. O/X モード成分間に生じる位相差は,磁化 プラズマでは電子密度と磁場強度の積の線積分値に比例す るため、磁場強度が既知である場合は、位相差より電子密 度が評価できる.図7にCHSでの計測原理図を示す.プ ローブリファレンス光には,差周波数ω_bを与えた(CHS では $\omega_{\rm b}$ =1 MHz), O/X モードに相当する直交直線偏光の 合成光を用いる[9]. プローブ光はプラズマ透過後, 直交成 分に45度傾けた偏光子を通してビーム強度を測定する.プ ラズマを透過しないリファレンス光も、同様に検出する. 検出器出力のビート信号I_{probe}, I_{ref}は, 直交成分の和の二乗 に比例するため,

 $I_{\text{probe}} = [\sin \{(\omega + \omega_{\text{b}})t + \phi_{\text{O}}\} + \sin (\omega t + \phi_{\text{X}})]^2$ $\propto \cos{\{\omega_{\rm b}t + (\phi_{\rm O} - \phi_{\rm X})\}} + \text{Const.}$ $\phi_{0}, \phi_{X};$ プラズマによるO / Xモードの位相変化 $I_{\rm ref} \propto \cos(\omega_{\rm b} t) + {\rm Const.}$

となる.これらより、コットンムートン効果をもたらす位 相差 $\phi_0 - \phi_X$ は、プローブ信号とリファレンス信号の位相 差として計測できる.厳密には、(ファラデー回転により、 直交成分がそれぞれ純粋な O/X モードでなくなるため)



Journal of Plasma and Fusion Research Vol.83, No.12 December 2007



図8 コットンムートン偏光計測の計測結果. ne, ne^M はそれぞ れ干渉計、コットンムートン偏光計から評価した線平均電 子密度.

コットンムートン効果とファラデー効果の結合項が存在 し、電子密度の評価が複雑になるが、両効果がそれぞれ十 分小さい場合は無視できる.本方式は、強度計測ではなく、 位相計測であるため、レーザーの発振不安定性やプローブ 光の屈折による強度変化は、計測結果に直接影響を与えな いという利点を持つ.

図8に, CHSにおける測定結果を示す[8]. CHSで は、コットンムートン偏光計測の性能評価のため、同一光 源,且つ同時・同一計測コードで,通常の干渉計測と偏光 計測が可能なシステムにしている. 両者の計測結果は, 放 電初期を除くと良く一致している.この時,ディジタルバ ンドパスフィルタのバンド幅で決まる応答時間は 0.32 ms で,密度の標準偏差は 6.1×10¹⁸ m⁻³ である. 高周波ノイズ は、周波数偏移方法に起因するビート信号の周波数ノイズ から生じることがわかっている.また,光学素子間での多 重反射成分や、他のチャンネルとのクロストーク成分が存 在すると、コットンムートン効果とは異なる位相変調が生 じるため、それらを十分抑制することが不可欠である.図 8の計測結果は、電子回路内でのクロストークの抑制、お よび検出器―光学素子間での多重反射成分抑制などの対処 を施した後の結果であるが、放電初期のずれは除去しきれ ない成分に起因している可能性がある.

ファラデー回転計測手法としては、計測精度,長時間安 定性,およびシステムの簡便性に利点を持つ光弾性変調器 (Photoelastic Modulator; PEM)を用いた方式を検討してい る.本方式は,実際にトカマク装置で原理検証され,ルー チン的な測定を行っている実績ある方式である[10].しか し,これまで遠赤外領域で使用できる PEM がなかったた め,遠赤外領域に高い透過率を持つ高抵抗シリコンを光弾 性変調素子とした PEM を開発し,現在ベンチテストを進 めている[11].

3.2.6 まとめ

核燃焼プラズマ (ITER) での干渉/ 偏光計測では、遠赤 外レーザー光を用いた計測が検討されている.現在候補と して考えられている波長119 μmのCH₃OH レーザー光は屈 折の影響が大きく安定した計測に難があると考える. そこ で、この影響を低減するために、より短波長のレーザー光 源の開発を進める中で、CH₃OD ガスをレーザー媒質とす る発振において、2本のレーザー発振線(57 µm と 48 µm) がこれまでにない強い発振を示すこと、しかも共振器長の 調整によって同時発振することを確認した。短波長のレー ザー干渉計では、干渉計システムの機械的振動の影響の除 去が問題となるが、2波長同時発振を有効利用することに よって、これを除去できると考え、その開発を進めている. テストベンチを用いた計測において、2波長レーザーの同 時発振を用いた干渉計の構築によって、本計測システムの 基本動作を確認することができた. 電子密度計測法の候補 であるコットンムートン偏光計をCHS装置に適用し、その 有用性と問題点を確認した.

参考文献

- [1] A. Donne et al., Rev. Sci. Instrum. 70, 707 (1999).
- [2] G. Moruzi *et al.*, MICROWAVE, INFRARED and LASER TRANSITION of METHANOL Atlas of assigned Lines from 0 to 1258 cm⁻¹, 73 (CRC Press, 1995).
- [3] S. C. Zerbetto and E. C. C. Vasconcellos, Int. J. IR and MM Waves 15,889(1994).
- [4] D. Pereira et al., Int. J. IR and MM Waves 15, 1 (1994).
- [5] K. Nakayama et al., Rev. Sci. Instrum. 75, 329 (2004).
- [6] G. Braithwaite et al., Rev. Sci. Instrum. 60, 2825(1989).
- [7] K. Kawahata et al., Rev. Sci. Instrum. 70, 707 (1999).
- [8] T. Akiyama et al., Rev. Sci. Instrum. 77, 10F118 (2006).
- [9] S.E. Segre, Phys. Plasma 2, 2908 (1995).
- [10] Y. Kawano et al., Rev. Sci. Instrum 72, 1068 (2001).
- [11] T. Akiyama et al., submitted to Plasma Fusion Res.